ROLLING BEARING

Publication number: JP2002174247

Publication date: 2002-06-21

Inventor: UEDA KIYOTOSHI: OURA YUKIO

Applicant: NSK LTD

Classification:

G01C19/16; F16C33/32; F16C33/62; G01C19/00; F16C33/30; F16C33/62; (IPC1-7): F16C33/32;

F16C33/62: G01C19/16

- European:

Application number: JP20000368602 20001204 Priority number(s): JP20000368602 20001204

Report a data error here

Abstract of JP2002174247

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a rolling bearing for a gyro device without generating damage such as a band-shaped mark and loss of luster on the surface of a rolling element. SOLUTION: This rolling bearing 10 is used for the gyro device. At least the rolling element 13 of an outer race 11, an inner race 12 and the rolling element 13 is made of ceramics. The rolling bearing 10 has a nitride layer on the surface of at least the rolling element 13 of the outer race 11 and the inner race 12 having bearing steel as base materials and the rolling bow 13 having martensitic stainless steel as a base material. The Intride layer has hardness of Hv 1200 to 1500.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本國特許方 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出際公開番号 特別2002-174247 (P2002-174247A)

(43)公開日 平成14年6月21日(2002.6.21)

(51) Int.CL [†]		織別記号	FI	デーマコート"(参考)
F16C	33/32		F 1 6 C 33/32	3 J 1 0 1
	33/62		33/62	
G01C	19/16		G 0 1 C 19/16	
00.0	10,10		00.00 10,10	

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

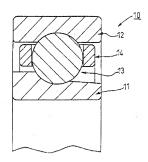
(21)出願番号	特膜2000~368602(P2000~368602)	(71) 出碳人	000004204
			日本精工株式会社
(22) 出願日	平成12年12月 4 日 (2000. 12.4)		東京都品川区大崎1丁目6番3号
		(72)発明者	上田 清利
			神奈川県藤沢市鶴沼神明一丁目5番50号
			日本精工株式会社内
		(72) 発明者	大浦 行錐
			神奈川県際沢市磐沼神明一丁目 5 番50号
			日本精工株式会社内
		(74)代理人	100105647
		(19/109/	弁理士 小栗 昌平 (外4名)
		F + 1 (4)	等) 3 J 101 AA02 AA32 AA42 AA54 BA10
		17-4	
			BA70 DA02 EA02 EA03 EA06
			EA41 EA78 FA31 GA50

(54) 【発明の名称】 転がり軸受

(57) 【要約】

【課題】 転動体の表面にバンド状マークや光沢の喪失 といった損傷が生じないジャイロ装置用転がり軸受を提 供する。

【解決手段】 本発明の転がり軸受10は、ジャイロ装 置に用いられるもので、外輪11、内輪12、転動体1 3のうち少なくとも転動体13の材質がセラミックスで ある。また、本毎明の転がり軸受は、軸壁綱を母材とす る外輪及び内輪と、マルテンサイト系ステンレス鋼を母 材とする転動体とのうち少なくとも転動体の表面に窒化 層を有し、その盗化層がHv1200~1500の硬度 を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ジャイロ装置に用いられる転がり軸受に おいて、外輪、内輪、転動体のうち少なくとも転動体の 材質がセラミックスであることを特徴とする転がり軸 受.

「請求項2】 ジャイロ装置に用いられる転がり軸受に おいて、釉受鋼を母材とする外輪及び内輪と、マルテン サイト系ステンレス網を母材とする転動体とのうち少な くとも転動体の表面に壁化層を有し、その壁化層がHv 1200~1500の硬度を有することを特徴とする転 10 がり軸受。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の屢する技術分野】本発明は、ジャイロ鼓勵にお けるジャイロロークの支持等に好適に使用される転がり **軸受に関する。**

[00002]

【従来の技術】従来、自動車、船舶、航空機等の移動体 には、ジャイロ装置が備えられている。ジャイロ装置に は、ジャイロロータを備えたものがある。ジャイロロー 20 タはケース内で回転されるものであり、ジャイロロータ を支持する転がり軸受としては、例えば、予圧を与えた 組合サアンギュラ玉軸受等が使用される。ジャイロ装置 用転がり軸受においては、耐久性や低発塵性の他に、低 トルクであることや、トルクの変動を扱小限に抑えるこ とや、長寿命であることが要求される。これらの要求に 市えるために、潤滑油量を最小限に保ちつつ潤滑油を安 定供給することが求められている。

【0003】この種の転がり軸受においては、外部の潤 滑油供給源から潤滑油が補給されるまでのある一定期 間、内外輪の軌道面に塗布された微量潤滑油及び保持器 に会場された潮滑油のみによって潮滑が行われる。

【0004】例えば、船舶用のジャイロ装置において は、航行に必要な方位を知るために、ジャイロロータを 高速回転(例えば12000cpm)させてジャイロ装 着の支輪が常に北を向くようにしている。ジャイロロー タの動的バランスが少しでも狂っていると、ジャイロロ ータの高速回転時に振動や騒音が生じたりするため、ジ ャイロロークの動的バランスを正確に調整する必要があ 遺跡のほか、ジャイロロータの回転輪を支持する転がり 軸受の交換後に行われる。すなわち、転がり軸受はその 機械的寿命により磨耗するので定期的に交換する必要が あるが、単に交換しただけでは振動や騒音が生じるの で、この時パランスの銅幣も必要になる、軸受交換時の バランス調整作業は、例えばジャイロロータをジャイロ 装置内に組み込んだ状態でパランサーによりジャイロロ ータのパランスを調べた上で、ジャイロロータをジャイ ロ装置から取り外してそのジャイロロータに切削加工を 縮すことにより行われるが、このようなパランス調整作 50 【0007】また本発明の前記目的は、ジャイロ装置に

挙は極めて煩雑である。

【発明が解決しようとする課題】転がり恥受において、 外部の潤滑油供給源から潤滑油が補給されるまでの間は ごく微量の潤滑油によって潤滑が行われるが、この間 に、玉(転動体)の表面にバンドボマーク(パンド状態 乗)が形成されたり、玉の表面の光沢がなくなったりす るといったトラブルが発生することがある。バンド状マ 一クは、玉及び内外輪軌道面間の潤滑が十分でない状態 における両者間のすべりによってもっぱら形成される これらの損傷は、外部異物の除去あるいは洗浄作業の改 巻といった方法だけでは防ぐことが困難である。ここで いう機像とは、目提上では玉にパンド状マークが形成さ れていることや玉の光沢がなくなっていることが識別可 能であるが、磨耗としてのオーダーは極めて小さく、表 面類さにおいてその変化がようやく認められるといった 程度のものである。しかし、この程度の磨耗でも、長時 間の運転後にはその磨耗が進展し、転がり軸受の機能を 維持できなくする。こうなると、転がり軸受の交換が必 要になるが、前述のように、ジャイロ装置の転がり軸受 を交換するとバランス調整作業が極めて煩雑である。本 発明は、上記事情に録みてなされたものであって、その 目的は、転動体の表面にバンド状マークや光沢の喪失と いった損傷が生じないジャイロ装置用転がり軸受を提供 することにある。

100061

【課題を解決するための手段】本発明の前記目的は、ジ マイロ装置に用いられる転がり軸受において 外輪 内 輪、転動体のうち少なくとも転動体の材質がセラミック スであることを特徴とする転がり軸受によって達成され る。以上のような転がり軸受においては、運転中に内外 輪と転動体との間の油膜が薄くなって、それらの表面同 十が直接接触することがあっても、転動体の材質がセラ ミックスであるので表面損傷が生じない。バンド状マー クが形成されることもない。なお、セラミックスの種類 は特に限定されない。従来、セラミックスからなる転動 体を備えた転がり軸受は、ジャイロ装置に用いられてこ なかった。セラミックスは強性係数や線影張係数が縄と 比較して大きく異なる。そのため、セラミックス製転動 る。こうしたバランスの調整作業は、ジャイロ装置の製 40 体を備えた転がり軸受では、軸受に多大な荷重がかかっ た際の耐久性が不十分であり、大きな温度変化が生じた 際には予圧変化に紀因するトルク変動が生じると、一般 に考えられていた。しかし、本発明者らの発想転換に基 づく経章検討の結果 ジャイロ装置においては転がり軸 受に多大な荷重がかかることはなく温度変化も小さいこ とから、セラミックスからなる転動体を備えた転がり輸 受をジャイロ装置に十分に適用できるばかりか、この転 がり軸受を用いることでジャイロ装置における軸受交換 スパンを飛躍的に長期化できることが判明した。

用いられる転がり軸受において、軸受鋼を母材とする外 輪及び内輪と、マルテンサイト系ステンレス網を設材と する転動体とのうち少なくとも転動体の表面に變化層を 有し、その際化層がH v 1 2 0 0 ~ 1 5 0 0 の硬度を有 することを特徴とする転がり軸受によって達成される。 以上のような転がり軸受においては、運転中に内外輪と 転動体との間の油膜が薄くなって、それらの表面同士が 直接接触することがあっても、Hv(ビッカース硬さ) が1200~1500とされているので少なくとも転動 体表菌には損傷が生じない。ジャイロ装置用として、転 10 う際の必要取り代を意味するが、窒化処理による勤結量 がり軸受は、一対の組合せ軸受の形態でかつ定位置予圧 された状態で使用されるのが一般的である。高炭素クロ ム納受綱(SUJ2)等の軸受網はSUS440C等の マルテンサイト系ステンレス鋼より線膨張係数が小さい ため、軸受温度が上昇して内外輪温度差が生じても、本 転がり軸管においては、内外輪及び転動体が全てマルテ ンサイト系ステンレス鋼からなる場合に比べて予圧変化 が小さく、内外輪軌道面の磨耗焼き付き等も顕著に防止 できる。なお、軸受鋼としては、高炭素クロム軸受鋼 (SUJ2)の他に、漫炭繩、耐熱縄、ステンレス鋼、 合金工具鋼、高速度工具鋼、クロム鋼、クロムモリブデ

【0008】窒化層(適切な窒素濃度及び硬さを有する 層)の形成方法としては、塩浴等による液体鹽化処理 やヨガスな化処理や、イオン酸化処理が挙げられる。こ のうち、イオン窒化処理は処理温度が比較的高く、母材 の耐熱性を考慮しても十分な下地の硬度が得られにくか ったり、球体形状物の表面に均一な窒化層を形成させる ことが困難な場合があるため、塩浴漿化処理あるいはガ 処理温度は480℃以下とする。また、窒化層は、特に 処理温度が高い場合に、その最表面に数ミクロン程度の 撤賜な化合物層(き相あるいは€相単相からなる擬似セ ラミックス層)が開状に形成される場合があるため、魔 化処理温度はさらに好ましくは460℃以下とする。ま た、このように処理温度がより低いものであると、窒化 層がより緻密なものとなって粗悪なボーラス層も生成し ない。

ン鐉等を採用できる。

【0009】本発明における堕化層はき相(Fe 2N) 、ε相(Feε~sN)、γ '相(FeεN)、Cr 40 した場合等においても、耐久性を保持することができ N. 及びCr2N等のうち1種又は2類以上の窒化物が マルテンサイト地に多量に析出したものであり、著しく 硬さが高いことに加え、高い報性も有するため、転動体 の損傷を痛めて抑制できる。また、最材にはマルテンサ イト系ステンレス網及び軸受網を使用しているので、上 記憶化処理条件下でもHRC57~59程度の十分な下 地の硬度を確保することが可能となる。また、塑化層を 形成させた転動体は、引き続いて仕上げ加工を行い、そ の表面相さをO、1 μmRa以下とすることが好まし い、こうすることで、その望化層表面が接触する相手部 50 べたが、他の転がり軸受の転動体(ころ等)について

材の表面への攻撃性を弱めることができる。

【0010】以下に転動体の製造方法について説明す る。先ず、冷間で引抜加工された線材を用い、ヘッダー による冷間加工或いは切削加工とフラッシング等により 素球を製作し、その素球を焼入れ、焼戻し、場合によっ てはサブゼロ処理を併用することで硬化させる。その 後、目標寸法、即ち完成品寸法に設定取り代を加算した 寸法まで研削加工を行い、半加工域を製作する、設定取 り代は、具体的には目標とする精度まで仕上げ加工を行 も含めたものを意味している。

【0011】 窒化処理前の素球が焼入れされたままの状 種のものは、その真球度或いは直径相互差等は非常に大 きく、一般には数十µm~百µm程度の設定取り代が必 要である。したがって、焼入れされたままの素球に窒化 層を形成すると、變化層が不均一に削られることにな り、窒化層厚さが不均一になると同時に、窒化処理によ って生じた内部応力のバランスが崩れて、要求精度を出 すために仕上げ加工に長時間を要したり、目標精度が達 20 成できなくなる場合もある。また、転動体の耐久性にも 影響を与える場合もある。これらの問題は、焼入れされ たままの素球で特に顕著であるが、半加工球であっても その精度が不十分である場合には、要求特度を満足でき なかったり、仕上げ加工に長時間を要したりする場合が あるため、半加工球の真球をは3、0 gm以下、好まし くは1.0μm以下が必要である。

【0012】また、半加工球は、焼入れ後に焼戻しを施 しておかないと、焼入れ時に蓄積された内部残留応力が 完成品品質に悪影響を与える場合もあるため、前述した ス盤化処理によることが好ましい。なお、好ましい塾化 30 下地の硬度が満足できる範囲で焼戻しを行うと良い。さ らに、取り扱い上の表面キズ発生の防止対策あるいは強 度面等から、半加工球を作製する上で素処理後、バレル 或いはボールピーニング等の機械的硬化加工によって、 更に硬度を高めても良い。

> 【0013】その結果、得られた転動体は、その表面に Hv1200~1500の非常に硬質かつ脚性に優れる 窒化層を非常に物一な膜厚となるように形成せしめ、さ らに、その鍵化層を支える下地が、HRC57以上を満 足するような構成としたため、軸受が高負荷条件で作動

> 【0014】なお、壁化層の厚さは、大きすぎると処理 コストが害むだけでなく、窒化後の膨縮や変形等が顕著 になって、仕上げ加工費も増大し、また、網の物性も損 なわれるため、3μm以上2%Da(直径の2%の意) 以下であることが好ましい。また、上述した理由によ り、窒化層厚さの均一性は5μm以内であることが好ま

【0015】以上、もっぱら玉軸受の転動体について述

も、同様のことがいえる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実 施形態を説明する。図1に示す本発明第1実施形態のア ンギュラ玉軸受10は、内輪11、外輪12、内外輪1 1. 1 2間に抑制配置された玉13及び玉13を円間方 向等間隔に保持する保持器14を備えている。本実施形 照は、ジャイロ装置におけるジャイロロータ支持用転が り触受である.

【0017】本実施形態においては、内外輪11,12 10 ② 40時間連続回転。 がマルテンサイト系ステンレス網(SUS440C)に より形成されている。そして、玉13はセラミックスに より形成されている。

【0018】以上のようなアンギュラ玉軸受10におい ては、運転中に内外輪11,12と玉13との間の油膜 が落くなって、それらの表面同士が直接接触することが あっても、玉13の材質がセラミックスであるので表面 損傷が生じず、玉13表面にバンド状マークが形成され ることもない。

ラ玉輪受20は、内輪21、外輪22、内外輪21,2 2間に複数配置された下23及び下23を円周方向等間 隔に保持する保持器24を備えている。本実施形態も、 ジャイロ装置におけるジャイロロータ支持用転がり軸受

【0020】本実施形態においては、内外輸21,22 が高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)により形成されてい る。そして、玉23がマルテンサイト系ステンレス調 (SUS440C)により形成されているとともに、玉 が形成されている。この窓化層13aの機器性係数は2 40GPa程度である。一方、SUJ2の縦弾性係数は 208GPa程度である。SUS440Cの線膨張係数 は12.5×10-6程度である。一方、SUJ2の線膨 場係数は10.1×10-6程度である。

【0021】以上のようなアンギュラ玉軸受20におい ては、運転中に内外輪21、22と玉23との間の油膜 が強くなって、それらの表面同士が直接接触することが あっても、Hv(ビッカース硬さ)が1200~150 0とされているので少なくとも玉23表面には損傷が生 40 じない。また、窒化層23aの総弾性係数がSUJ2の それより大きいため、接触楕円は極めて小さく、すべり が生じない。したがって、玉23にパンド状マークが形 成されることもない。さらに、SUJ2はSUS440 Cより線膨張係数が小さいため、軸受温度が上昇して内 外輪温度差が生じても、本軸受20においては、内外輪 21. 22及び玉23が全てSUS440Cからなる場 合に比べて予圧変化が小さく、内外輪21,22軌道面 の磨耗焼き付きも顕著に防止できる。

[0022]

【実施例】 実施例1

図1に示したような構成の。本発明の一実排例であるア ンギュラ玉輪受(内径直径10mm、セラミックス製玉 の径4、762mm、玉数9)を下記条件で回転させ t.

- ② 回転数12000min⁻¹。予圧25N。
- ② 40℃で32cStの潤滑油を使用。

3 内外輪の各軌道面に潤滑油を合計4mg塗布。保持 器に潤滑油を約20mg含浸。

【0023】図3(A)に示すように、回転後の至13 の表面にはバンド状マークが形成されておらず、光沢も 失っていなかった。比較のため、従来のアンギュラ玉斛 受を上記条件で回転させたところ、図3(B)に示すよ うに、回転後の玉53の表面にはバンド状マークが形成 された。

【0024】·実施例2

図2に示したような構成の、本発明の一実施例であるア ンギュラ玉軸受(内径直径10mm、窒化層を有する玉 【0019】図2に示す本発明第2実施形態のアンギュ 20 の径4.762mm、玉敷9)を下配条件で回転させ た。

- ① 回転数12000min⁻¹. 予圧25N
- ② 40℃で32cStの潤滑油を使用。
- ③ 内外輪の各軌道面に潤滑油を合計4mg塗布。保持 器に潤滑油を約20mg含港。
- 4 0時間連続回転。

本実施例においても、回転後の玉の表面にはバンド状マ 一クが形成されておらず、光沢も失っていなかった。 【0025】なお、本発明は前述した実施形態、実施例 13の表面にはHv1200~1500の簡化層23a 30 に限定されるものではなく、適宜な変形、改良等が可能 である。例えば、本発明の転がり軸受を組み合わせて組 合せ軸受としてもよい。例えば、本発明を、ジャイロ装 置内の、ジャイロロータ以外の回転部にも適用すること ができる。また、本発明はジャイロ装置以外の装置に用 いることもでき、例えば低発塵性が要求される半導体製 遺装置等に適用することもできる。 [0026]

> 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 転動体の表面にバンド状マークや光沢の喪失といった損 傷が生じないジャイロ装置用転がり軸受を提供できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態を示す断面図である 【図2】本発明の第2字論形態を示す断面図である 【図3】本発明実施例及び比較例を説明する図である 【符号の説明】

- 10.20 アンギュラ玉軸受(転がり軸受)
- 11.21 内輪 12,22 外輪
- 13,23 玉(転動体)
- 50 14.24 保持器

23a 塑化層

(E1) (E2) (E3)